

神山アーティスト・イン・レジデンス 2026

応募申請書

作家の氏名：

現住所：(〒)

運転免許証： 有 無

電話：

メールアドレス：

URL：

生年月日：

年

月

日

年齢：

性別：

国籍：

学歴：

学位：

取得年

学位：

取得年

学位：

取得年

現在の職業：

活動している芸術の分野：

所属している組織や団体：

推薦者： 作家および作家の作品について、参考意見を述べることができる専門家（名前、役職/所属、連絡先、メールアドレス等）を3名までご記載ください。

1.

2.

3.

滞在予定期間：

（応募要項をご確認の上、全期間参加か短縮参加希望かを記入してください。短縮参加希望の場合は日程も記入してください。）

プログラムを知ったきっかけ：

過去の応募歴：（応募した年をご記入ください）

注意：応募の際には応募要項や応募手続きを熟読の上、提出物や記載に漏れがないか確認してから提出してください。なお、書類や提出物に不備がある場合、審査の対象にならない場合があります。

申請書等を作成の上、apply.kair@gmail.com（応募受付専用アドレス）にお送りください。

応募期限：2026年 2月 27日（必着）

自 己 P R

アーティスト・ステイトメントを 200 字以内でお書きください。

応 募 理 由

応募理由を 400 字程度で記載してください。

作 品 提 案 書

- ・現時点における自分の意図する作品案をご提出ください。神山町に到着後、展覧会場や利用素材等により、提案を変更することは可能です。
 - ・一般的な補助や支援、または専門的な技術支援が必要な場合、その内容、制作に必要な道具、材料、人員を明示すること。
 - ・作品案のスケッチ、写真等は提出必須です。別途添付可能：添付ファイル名をお知らせください。
-